This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

METHOD AND DEVICE FOR CHARGING LIQUID CRYSTAL

Patent Number:

JP60111221

Publication date:

1985-06-17

Inventor(s):

SUZUKI MASANORI; others: 04

Applicant(s):

NIPPON DENSO KK

Requested Patent:

□ JP60111221

Application Number: JP19830218340 19831119

Priority Number(s):

IPC Classification:

G02F1/13; G09F9/00

EC Classification:

Equivalents:

JP1642940C, JP3007923B

Abstract

PURPOSE: To shorten a necessary charging time which is about 90min conventionally to about 4min by dripping liquid crystal on a glass plate, sticking the other glass plate, and discharging air. CONSTITUTION: A necessary amount plus 10-20% of liquid crystal 4 is dripped quantitatively on a lower soda glass plate 1a at a set position inside an adhesive 1c at atmospheric pressure from above. An upper soda glass plate 1b is inserted into a lower jig 2 and then orientation film patterns of both glass plates 1a and 1b are matched with each other automatically. They are put in a vacuum chamber 5, which is evacuated, so that the two soda glass plates 1a and 1b curve around the layer of the adhesive 1c as a fulcrum as shown in a figure. The gap at the center part of the soda glass plates 1a and 1b becomes large, so the liquid crystal 4 moves to the adhesive 1c by surface tension and the air 6 in the gap gathers in the center of the soda glass plates 1a and 1b. The pressure in the vacuum chamber 5 is returned to the atmospheric pressure. When a loaded roller 7 is rolled on the top surface of the soda glass plates 1a and 1b to apply pressure, the air 6 in the glass substrate 1 moves to one open side 1d and is discharged.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

19日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

⑫公開特許公報(A) 昭60-111221

@Int_Cl.4

識別記号 101

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)6月17日

G 02 F G 09 F 1/13 9/00 7448-2H 6731-5C

未請求 審査請求 発明の数 2 (全5頁)

液晶充填方法および装置

> 到特 顧 昭58-218340 顧 昭58(1983)11月19日 会出

砂発 明 者 正徳 木 餄 砂発 明 者 坂 井 田 教資 彦 79発 明 者 柴 H 忠 美 光 俊 73発 明 者 侘 本 生 砂発 眀 者 典 ш 日本電装株式会社 勿出 願 人

刈谷市昭和町1丁目1番地 日本電装株式会社内 刈谷市昭和町1丁目1番地 日本電装株式会社内

刈谷市昭和町1丁目1番地 日本電装株式会社内 刈谷市昭和町1丁目1番地

日本電装株式会社内

刈谷市昭和町1丁目1番地 日本電装株式会社内

刈谷市昭和町1丁目1番地

70代 理 人 弁理士 後藤 勇作

岄

1発明の名称

液晶充填方法やよび装置

2 特許請求の新朋

(1) 接 膌 材 が 盤 布 して あり か つ 所 望 の 配 向 膜 パ タ ーンを有するガラス板を固定位置決めする工程と 、前記ガラス板の上面に定量した液晶を大気中で ã 下する工程と、その上から所望の配向膜パター ンを有する他方のガラス板をパターンを合せて重 ねる工程と、前記両ガラス板が接着するように前 記両ガラス板の一辺を除く周縁に荷重を印加して ガラス基板を得る工程と、前記ガラス基板の一辺 を除く周縁に荷重を印加しながら、該ガラス基板 の空隙内のエアを真空を用いて集合させる工程と ・、一辺を除く周錄に荷重が印加された前記ガラス 基板を中央部分をしどくように加圧することによ り前記空隙内のエアを抜く工程とを行なうととを 特徴とする液晶充填方法。

②一辺を除く周縁に荷重が印加された前記ガラ ス基板を、大気中で、中央部分をしどくようにが 加圧することにより前記空版内のエアを抜くこと を特徴とする第1項記載の液晶充填方法。

(3) 一辺を除く周級に荷重が印加された前記ガラ ス基板を、真空中で、中央部分をしどくように加 圧することにより前記空隙内のエアを抜くことを 特徴とする第1項記載の液晶充填方法。

(4) 2 枚以上のガラス板を接着してたるガラス基 板の空版に液晶を充填する装置において、液晶を 定量施下する上下助可能を液品滴下手段を備え、 接着材を付着せしめたガラス板を固定位置決めす る下治具における鉄ガラス板の上面に、前記液晶 適下手段の下動により液晶を定量滴下し、抑配液 品面下手段の上動化とな、前記ガラス板の上に他 のガラス板をパターン合せをして重ね合せてガラ ス基板を構成し、前記下治具とともに前記ガラス 基板の一辺を除く周歇に荷重を印加する上治具を 戦せることを可能化するステーションと、前記ガ ラス基板を前配両治具とともに収容する真空チャ ンパであって、眩チャンパ内を真空にする真空ポ ンプに接続され、かつ前記ガラス基板の中央をし

特開昭60-111221(2)

どくように加圧するエア抜き手段、及び前記真空 チャンパを大気に開放する開放手段を确えるステーションとを具備することを特徴とする液晶充填 装置。

(5) 前記下治具が、断面コ字形をなすとともに、 その内部に突起を偏えてかり、かつ前記上治具が 、断面角状をなすとともに、その内部に前記突起 と組合されて前記ガラス基板の前記一辺を除く 段 に荷頂を印加する内部突起を備えることを特徴 とする第4項記載の役晶光填装置。

(6) 削記エア抜き手段が、シリンダにより転動されるローフよりなることを特徴とする第4項記載の液晶充填装量。

(7) 前記エア抜き手段が、シリンダにより駆動されるへら形状のエア抜き部材であることを特徴と する第4項記載の役品充筑装置。

3 発明の詳細な説明

本発明は、液晶充填方法及び充填装置に関し、 更に詳しくは液晶表示器子部品であるガラス基板 の強細な空隙(8~10ヶ)に液晶を充填する液晶 の充填方法及び充填装置に関する。

従来、液晶表示素子に液晶を充填するのは、チ ヤンパ内にガラス基板を挿入し、チャンパ内を真 空排気するととによって行なわれていた。即ち、 チャンパ内を真空排気することにより、例えば2 枚のソーダガラス板を張り合せたガラス基板の微 細な空隙内を真空排気し、次にとの真空排気され たガラス基板を液晶中に入れ、チャンパ内を大気 圧に戻すことにより、チャンパ内とガラス基板内 の圧力差で液晶をガラス基板内に充填している。 しかしながら、液晶の充填の進行に従って、ガラ ス基板内の真空度が悪くなり、チャンパ内とガラ ス基板内との圧力差が小さくなり、液晶の充填進 度が遅くなる。特に大きなガラス基板、例えば 300m×150m程度の大きさのガラス芸板の場合 には充填時間が約90分もかかるという大きな問題 があった。

本発明は、かかる従来技術の問題を排除し、例 えば液晶表示案子のガラス基板の微細な空隙に、 液晶を高速で充填する方法及び装置を提供すると

とを目的とする。

そして、この液晶充填方法を実施する装置として、 上下助可能を液晶滴下手段と、 ガラス 板 の 固 定位 健 決 め、 パターンを合せて他の ガラス 板 を 重 ねること、 および これらガラス 板 より なる ガラス 基 板 の一辺を除く 周 様 に 荷 重 を印 加 する ことを 可能に する 下 治 具 と 上 治 具 と を 偏 え 、 さら に これ ら ガラス 基 板 を 両 治 具 と とも に 収 容 する 真空 チャン

パであって、エア抜き手段を備えることを主要点 · とする液晶充填装置が提供される。

以下本発明の一実施例について第1図に基づき、充填方法を説明する。

第1図(A)に示す工程では2枚のソーダガラス板 1a,10を接着させる接着材1c、例えばエポキシ概 脂等をスクリーン印刷で置布したところの、 図示 しない所望の配向膜パターンを持つ下ソーダガラ ス板18を、突起28を有する断面コ字状の下治具2 に固定位置決めする。さらに、下ソーダガラス板 18の上から必要量アラス10%程度の液晶4を接着 材1Cの内側の設定位置に大気中で定量高下する。 その後、図示してたいスペーサが命布してあり配 向膜パターンが設けてある。 上ソーダガラス板10 を下治具2内に挿入することにより、両ガヲス板 18. 1bの配向膜バターンが自動的に合う。次に、 第1図四に示す工程では断面角形状の上治具3を 下治具2に嵌合させることにより、上治具3の内 部突起3&ば下治具2の突起2&に相対し、かつ接着 材 1C層部分を押える。との時点では液晶 4 とエア

6とが混在している。

なお、上治具3は接着材1cに所定荷道がかかるよ うに両ガラス板1a、1bの周線に荷重を印加するウ エイトも漿ねている。次に、第1図(c)に示す工程 では第 1 図(B) 図示工程の状態のソーダガラス板 1& ,1bと治具2,3を真空チャンパ5内に挿入し、 真空排気するとソーダガラス板18,10内と、真空 チャンパ5内の真空度は真空チャンパ5内の方が 良い為、2枚のソーダガラス板18,10は接着材1C 間を支点に図の如く済曲する。ソーグガラス板18 , 1Dの中央部の空隙が大になる為、液晶 4 は 表面 張力により接啓材1c個へ移動し、空隙内のエア 6 はソーダガラス板18,10の中央に築まる。次に、 第1図(D)に示す工程では真空チャンパ5内を大気 圧に戻す。エア6は中央部にわずか残るものもあ る。従って、次の第1図回に示す工程では例えば 天然ゴム等で製作したローラクに荷重をかけてソ ーダガラス板 1a, 1bの上面を転動させしどくよう に加圧すると、両ガラス板1a,1Dよりたるガラス 基板 1 中のエア 6 が開放した一辺1d の方へ移動し、 エァ抜きができる。

次に、上記充填方法を実施する充填装置の構成に ついて第2図について説明する。エア作動による 液晶定流量弁8を上下動可能なシリング9には 取引を上下動可能なシリンが12に取り付ける。さらに、 治具2,3を真空チャンパ5には 関連サヤンパ5には 関連サヤンパ5にな りける。さらに、 のできる受け のできる受け のできる受け のですり のでする のですり のですり のでする のでする のですり のでする

前記シリンダ12を上昇端位置まで上げると、ローフィによりソーダガラス板10に荷重が加わる。 はなっている。ローラではスプリング14によって荷重が加わり、 揺動部材15 に取り付けてあり、 シリンダ16 にて駆動する。 このシリンダ16 は真空チャンパ5 に取り付けてあり、シリンダンヤフト16 a は 0-リング17で真空シールしてある。 真空チャンパ5 に真空ポンプ18 が真空配管19 にて接続してあり、さらに真空チャンパ5 内を大気崩放できる

大気開放井20がチャンパ5に取り付けてある。

上記の樹成になる作動について一例としてソー ダ ガ ラ ス 板 サ イ ズ 3 0 0 == × 1 5 0 == を 使用 し た 場 合 について説明する。まず、真空チャンパ5の蓋10 を図示してないシリンダで水平位置まで聞く。登 10の上側に下治具2を位置決めして戦せ、下ソー ダガラス板1aを下沿其2内にセットする。次に、 シリンダ9を下降させて、下ソーダガラス板18上 面より約5mの位置まで、液晶定量井8のノズル を下降させ、必要液晶監約 0.3cc ブラス10 %の液晶 4 を腐下する。禍下後シリング9を上昇させ、上 ソーダガラス板1Dを下治具2に挿入し、上治具3 を篏合させる。上治具3の重量は5~10%とし、 これらの治異2.3を真空チャンパ5内の受け治 具11内に位置決めセットする。蓋10を閉にして、 真空ポンプ18を運転して真空チャンパ5内を真空 に す る。 と の 時 の 真 空 度 は ち ~ 10⁻²T O r r 程度 が 良 い。真空チャンパ5内を真空にするととにより、 接着材 1Cを支点としてソーダガラス板具、1Dが跨 曲し、液晶4は接着材IC方向に移動し、エア6は

ソーダガラス1a.10の中央部に集まる。なお、接 潜材1C層の空版は約10×程度である為、液晶4は 表面張力により接着材1C層側に移動する。 そして 、エア 6 はソーダガラス板1a, 1bの中央部に集ま る。真空ポンプ18を停止させて、大気開放弁20を 朔にすると、湾曲していたソーダガラス板1A, 1 b は平毎になる。この状態でもエア6は中央部に一 部残留している。そして、シリンダ12を上昇端ま! て移動させると、治具2,3内のソーダガラス板 10面にローラフが接触し、ローラフにより、ソー ダガラス板1b面に 0.3 ~ 1 与程度の荷弦がかかる 。 次に、シリンダ16を5¹¹/_約以下の速度で前進さ せしごくように加圧すると、ソーダガラス板18. 1.0内のエア6は一辺10側に移動し、エア6抜きが 完了する。との後蓋10を開き、治具2,3を取り 出し、さらにガラス基板1を治具2.3から抜き 出して、ガラス基板 1 に20~50 % の荷度をかけて 然風循環炉に入れ、接着材1Cを硬化させるとガラ ス基板 1 の空隙は 8~10 / にすることができる。 ソーダガラス板18.1bセットから液晶4注入、エ

特開昭 GU-111221 (4)

ァ 6 抜き、 治具 2 , 3 取り出しまで約 4 分で製造 するととができた。

たお、上記一実施例では真空チャンバ5内でエア6をソーダガラス板1a。1b中央部に集め、真空チャンパ5内を大気開放してから、ローラ7によりガラス基板1内のエア6を抜いたが、真空中でローラ7を転跡させてエア6を抜いても同様の効果が得られる。

さらに、エア 6 抜き手段として、ローラ 7 を使用した一矢 施例で説明したが、本発明はヘラ形状 ~のエア抜き部材を使用しても良い。また、上記一 実施例ではソーダガラスを用いているが、その他 の鉛ガラス、ほう硅酸ガラスでも良い。

以上説明したように、本発明方法では、液晶をガラス板の上に結下し、もう一方のガラス板を張り合せ、真空中に設置し、液晶中のエフを両ガラス板の中央に集合させ、エア抜き手段にてエア抜きを行なうことにより、従来約90分程度必要であった充填時間が約4分でエア抜きが確実にでき、液晶充填が完了する。従って、約20倍以上の高速

化が可能になった。更に、従来の液晶充填方法では液晶滴め中にガラス基板を挿入する為、ガラス 蒸板の外周に必要量の約50 %増の液晶が付置し、 その付着した液晶をふきとっていたため、高価な 液晶が無駄に使用されていたが、本発明ではほぼ 必要量の液晶しか滴下しない為、製品コストも安 くできるという優れた効果が得られる。

更に、本発明装置は上記の制成を有するから、 上記の本発明方法を良好に実施することができる とともに、構成が合理的かつ簡潔であるなどの優れた効果がある。

4 図面の簡単な説明

第1図は本発明の方法を説明するための斜視図、第2図は本発明方法を実施する設置の断面図である。

18-上ソーダガラス板、10…下ソーダガラス板 ,1c…接着材、1…ガラス蒸板、2-下治具、20 …突起、3…上治具、38.一内部突起、4.一液晶、 5.一真空チャンパ、6.…エア、7...ローラ、8... 液晶定成量弁、9-シリンダ、12、16...シリンダ、

18 - 真空ポンプ。

代理人弁理士 後藤

